FLOATING HEAD MECHANISM AND FORMATION OF SAID MECHANISM

Patent Number:

JP62003476

Publication date:

1987-01-09

Inventor(s):

OKUBO TOSHIBUMI; others: 03

Applicant(s):

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

Requested Patent:

JP62003476

Application Number: JP19850141399 19850627

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B21/21

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To miniaturize and increase accuracy of a mechanism and to improve a follow-up characteristic for a floating clearance by deleting an unnecessary part, and forming a floating head mechanism with a method such as a laser assisting etching for the same base material. CONSTITUTION: The floating head mechanism is formed by fixing to the first slider 1 (magnetic head) which forms an electromagnetic converting part, to the second slider 2 supported directly to a positioning mechanism and to a supporting mechanism which fixes one edge to the second slider 2 and 1 by using the same member (base material) 100 as the supporting mechanism which supports the first slider 1 and by deleting a part of this by using the laser assisting etching, etc. For such a reason, including the first slider 1 and its supporting mechanism, the floating head can be obtained which is easily made small-sized, light and has the high follow-up characteristic to a magnetic recording medium. From the viewpoint of the mechanism, when the magnetic head contact-travels at the time of stopping the starting of the device, the load is hardly applied to the slider 1 having the magnetic head, and therefore, the magnetic head with the wear resistance and the high reliability can be obtained

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-3476

(f) Int Cl 4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)1月9日

G 11 B 21/21

101

茂

筹

Z - 7520 - 5DD - 7520 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全8頁)

60発明の名称 浮動ヘッド機構およびその形成方法

> 創特 頤 昭60-141399

四出 囲 昭60(1985)6月27日

切発 明 者 大久保 俊 文 79発 明 者 越 本 泰 弘

井

勿発 明 者 木 真 賢 司

福

の出 願 日本電信電話株式会社 人

30代 理 人 弁理士 澤井 敬史 武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会社武蔵 野電気通信研究所内

武蔵野市緑町3丁目9番11号

日本電信電話株式会社武蔵

野電気通信研究所内

武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会社武蔵

野電気通信研究所内

武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会社武蔵

野電気通信研究所内

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

発明の名称

の発

明 者

浮動ヘッド機構およびその形成方法

特許請求の範囲

走行する磁気記録媒体の表面に対向する面 に浮上力発生のための浮上形状を有する第/ および第2のスライダと、

前記第1のスライダと第2のスライダとを 結合する支持用の弾性体とがあって、

前配第1のスライダには電磁変換を行なり 手段が付設され、前記支持用の弾性体は第/ のスライダおよび第2のスライダの上面に一 体構造的に積層された金属薄板により構成し、 前配第2のスライダを固定端とする片持ちば ねとしての形状をなして前配第1のスライダ を柔に支持し、前記第2のスライダは第14 よび第2のスライダの位置決めを行なり駆動 等に支持部材を介して取り付けられ、前記第 ノのスライダと第 2 のスライダの浮上面が同

一平面にある構成となることを特徴とする浮 動ヘッド機構。

- 前記第2のスライダを固定端とし第1のス ライダを支持する弾性体の形状を、固定端に かける弾性体の断面積、板厚かよび板幅等の いずれかが前記第1のスライダを支持する前 記弾性体の先端部の断面積、板厚なよび板幅 等とそれぞれ異なることを特徴とする特許請 求の範囲第/項記載の浮動へッド機構。
- (3) 前記第2のスライダを固定端として複数個 の片持ち形状の弾性体が形成され、眩弾性体 のそれぞれに対して前配第1のスライダが支 持される構成となることを特徴とする特許請 求の範囲第1項記載の浮動ヘッド機構。
- (4) 前配第2のスライダの形状を、前記第2の スライダの一部を張り出して前記支持用弾性 体の両側を囲む形状としたことを特徴とする 特許請求の範囲第/項記載の浮動ヘッド機構。
- (5) 第1および第2のスライダを形成するヒー ムエッチング等の加工に適した材質の平板状

母材の一方の端部壁面に対して電磁変換を行なり構成部材を形成し、

前記母材の底部平面に対してテーバおよび 勝等の形状となる浮上力発生用の浮上形状を 研削形成後、前記母材の上部および底部平面 の両面に対して金属腹層を形成し、

3. 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)

阪の変化による記録等性の劣化が問題となり浮上 「関係の変化を生する要因として、静的には浮動へ ッド機構の取付部(ポジショナアーム)と磁性媒 体面との相対寸法誤差に起因する負荷バネの排付 力の変化等があり、動的には磁気磁録媒体面のそ り、うねり等がある。これを抑制する方策として は、部品の加工、組立情度を向上させるとともに、 浮動ヘッドスライダをできるだけ小形、軽量化し 磁性媒体面のうねり、面振れに対する追従性を向 上させることが必要である。

従来、この種の浮動へッド機構として第888 図に示すものが知られている(特公昭 44 - 18667 号特許公報)。図(a)は斜め上方からみた斜視図、図(b)は浮上面方向からみた斜視図である。ノははライダ、よは支持機構、7は、豆特はね、4は、10 である。スライダノは正正力を発生する複数はスライダ浮上面が形成されており、正正力を発生さんではよっている。支持はね3は磁気へッドノる形状となっている。支持はね3は磁気へッドノ

本発明は定行する磁気記録媒体の表面上に微小な浮上間版を保持して磁気ヘッドを浮上させる浮動ヘッド機構およびその形成方法に関するものである。

(従来の技術)

磁気ディスク装置においては情報の書き込みおよび読み取りを行なうヘッド機構として、磁気配録媒体との接触による摩耗あるいは損傷を避ける目的から回転する磁気記録媒体面に連れ回る気体の粘性に基く動圧効果を利用した浮動ヘッドスライチが用いられている。

浮動ヘッドスライダはスライダ浮上面に働く空気の動圧効果による正圧力と外部からの負荷力とを釣り合わせることによりヘッドを競性媒体面から一定の酸小間際に保つものであり、動圧効果によって正圧力のみを発生させる形式(正圧形スライダ)とスライダ浮上面の一部に負圧力(吸引力)を発生させ外部からの負荷力の一部をまかなり形式(負圧形スライダ)とに大別される。

このような、浮動ヘッド機構においては浮上間

を支持するとともに、磁気ヘッド/に押付力を与 える構造となっている。

しかるに、このような浮動へッド機構は以下のような問題がある。まず、前述した磁気配録媒体 表面のうねり等に起因する浮上間頤の変化に対して、磁気へッド2の追従特性を向上させるためには支持系を含めた磁気へッド/の小形・軽量化が必要である。従来機構ではスライダノ、磁気へッド2、磁気へッド2を支える支持ばね3等の構成 部品を個々に加工し組立てているため、所望の加工精度を確保するためには浮動へッド機構全体の寸法をある程度大きくする必要がある。逆に、小形化を実現するためには部品の加工・組立て精度が極めて厳しくなる等の問題があった。また、特に磁気へッド2は正圧形スライダであるため、小形化に伴い浮上力が減少するのでこれに対応して支ばれるも歳弱でかつ所望の負荷力となるよう加工・設定されればならず、これが更に小形化を困難にしていた。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は上記欠点を解消し、小形・軽量な磁気 ヘッドと磁気ヘッドを発に支持して磁気ヘッドの 浮上間隙を一定に保持する支持パネを具備する浮動 ヘッドを高精度に実現する浮動ヘッド機構とその 形成方法を提供するものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は電磁変換部を有する磁気ヘッド(第/ のスライダ)と、磁気ヘッド支持する支持ばねと、 支持ばねを固定するスライダ(第2のスライダ)

明する。第1回は本発明に係る浮動ヘット機構の 実施例を示す図であり、図(a)は斜め上方から見た 斜視図、図(b)は浮上面から見た斜視図である。/ は薄膜ヘッドを具備した第1のスライダ、2は浮 上用の第2のスライダ、22、23はそれぞれ浮 上形状を形成するステップ部かよびテーパ部の は支持ばね、4は浮上面(パッド)、5は薄は信 ラパき出し部、54は絶縁体、6はスライダ2の 支持機構、7は磁気配録媒体の回転方向、10は 段差部である。

スライダノには海峡ヘッドよが設置され、スライダノとスライダ2とは支持はねるにより結合されている。支持はねるは存板状の金銭板であって、スライダ2を固定端とする2つの片待ちのテーバ形状はねからなり、先端部ほど剛性が小さくなる乗構造としている。このような構造により浮上間際を敬小に保持する負荷力をスライダ2側の端節はスライダ2の協成部材と一体になっており支持

から構成される浮動へット機構を、電磁変換部の構成部材が接合され、スライダの浮上形状を形成する母材の要面に金属膜層を形成し、支持ばねの構成部材としての金属膜層を用い、さらにビームエッチング法等により支持ばねを形成すると共に、磁気ヘットとスライダを分離して構成し、支持ばねがスライダと一体となり、片持ちのテーバー等の形状をなし、柔に磁気ヘットを支持できるようにしたものである。

このような浮動ヘッド機構は、同一の部材(母材)をフォトリッグラフィ レーザーシスト エナ ナング等の方法を用い不要部分を削除して形成するものであるため、浮動ヘッド機構の小形化、高 特度化が比較的容易であり、磁気記録媒体面のうねり等に起因する浮上間険の変化に対する追従性を向上でき、またスライダの支持ばれへの取付け等の組立工程が不要であることから大量生産にも 適している。

(実施例/)

次に、本発明の実施例を図に基づいて詳細に説

次に、第1図で示した浮動へッド機構の形成法 を第2図において説明する、

図(a)はスライダ母材に狩製ヘッドを形成した図、図(b)は母材に浮上形状を形成した図、

図(c)は浮上形状を設けた母材に金属膜層を堆積

した図、

図(4)は金属膜層の上に信号引出し部のための部材または、レツスト層を形成した図、

図 (e) は 積層 され一体となった スライダ 構成 部材を示す図、

図(f)はイオンヒームエッチング等による母材削除を説明する図、

図回は浮動ヘッド機構の完成図である。

/ 0 0 はスライダ母材、 2 3 はテーパ部、 2 4 は帯部、 2 0 0 は金属膜層、 2 0 / はレジスト膜、 2 0 2 は絶象膜、 2 0 3 は導電性膜である。

浮動ヘッド機構の形成はまず、図(a)に示すようにアルミナチタンカーバイト (ALO, - TIO)等の材質からなる薄板状の母材 / 00の一方の端部側面に存版ヘッド 3 を設置し、次に、図(b)のように母材 / 00の底部平面(浮上面となる)に対してスライダを浮上させるテーパ部 2 3 および溝部24をイオンビームエッチング等の方法を用いて形成する。テーパ部 2 3 は Q 気配録媒体の回転方向に伴上間際が除々に小さくなるように母材路部を研

了し、不要になった底部金属膜は取り除かれ図(g) のようにスライダノ、スライダコヤよび支持はね 3からなる浮動ヘッド機構が形成される。

次に本浮動へッドの動作を第3図において説明 する。図(a)は停止状態、図(b)は浮上状態である、 まず、起動および停止時にはスライダ2は磁気記 録媒体面に沿って宿動する。この際、支持はね3 には曲げ力が加わらず、スライダノは殆んど無負 削して形成する。

さらに図はに示すように母材ノのの上部をよび 底部平面に重ねて金銭段層200をスパッタリン グあるいは蒸着法等の金属堆積法を用いて形成後, 図(d)のように上部の金属膜層の上に2酸化シリコ ン (Si Oz) 等の絶談膜 2 0 2 かよび導質性膜 203 を順に堆積し、底部側の金属設局の表面にレジス ト膜101を強布する。レジスト膜101は支持 ばねの形状に対応し、このレジスト膜の形状パタ - ンに沿って底部側の金属膜を取り除き、ビーム エッチングのためのマスキング用金属膜パターン を形成する。図(e)において、底部平面の残された 金属膜300がマスキング用の金属膜である。次 に、レジスト膜 201を除去して、レーザーシス トエッチング等の加工法を用いて図(1)のように母 材100を削除していく。金属膜でマスクされて いない部分の母材は削除され、母材の左側にスラ イダスが、右側にはスライダノが分離形成される。

上部の堆積層は支持用のばねおよび信号引き出 し線の構成部材として残される。母材の研削が終

荷で磁気記録媒体面と接触・摺動するためほとん ど解耗しない。磁気配象媒体の回転数が増加し、 一旦スライダが浮上すると、スライダ2は同図に 示すように統入端浮上間隙が流出端浮上間隙より 大きい磁気配録媒体に対して傾斜した浮上姿勢を とるため、スライダノには支持はね3を介して押 付力が作用する。との押付力とスライダノの浮上 力とが釣合い磁気ヘッドは極めて嵌小間隙で磁 気記録媒体面より 浮上することになる。 スライダ 1 に作用する押付力は加工時に支持はね3の寸法。 形状を適切に設定することによりばね剛性を調節 できるとともに、スライダノの浮上間隙、浮上姿 勢を適切に設定して敵小でしかも構度よく負荷す ることができる。なお、このような停止時にはへ ッドと磁気記録媒体とは接触しており、装置の起 動にともなってヘッドは媒体に対して接触走行を 経た後、空気膜を介して完全に非接触浮上し、停 止時にはこの逆の過程を経て接触走行。停止する 動作方式はコンタクト・スタート・ストップ方式 (CSS方式)と称され、これまでの浮動ヘッド機

樽にも用いられている。

(実施例2)

次に、本発明に係る第2の実施例を第4図に示す。第4図は浮上面方向から見た図であり、 / / は段差部である。本実施例はスライダ2の浮上面 4 にテーバ部23の他に段差部 / / を形成したものであり、負圧力により浮上する負圧利用形スライダである。段差部 / / は磁気配象媒体の進行方向に導が形成される構造となっている。

食圧利用スライダは同一荷重の正住形スライダ に比べて空気展剛性が大きく、磁気記録媒体のう ねり、揺れに対する追従性が高いため、薄膜ヘッ ドナを具備するスライダ2の浮上安定性を更に向 上させることができる。

(実施例3)

また、本発明の第3の実施例を第5図に示す。 図(a) は上部より見た斜視図、図(b) は浮上面から見た斜視図である。/2は張り出し部、/3は張り出し部に設けられた段差である。本実施例はスライダ2にスライダ/および支持ばね3の側方に張

を帯状とし、これに多数のスライダノおよびその 支持ばね3を配設し、これを磁気配録媒体の半径 方向に設置したもので、位置決め根構のシークス トロークを短縮でき、実効的にアクセス速度を向 上させることができる。

なおこの帯状のスライダについては、適当な間隔でその序上面の一部を走行方向に沿って削除し、全体として柔な構造とすることでスライダの磁気配録媒体のもつ半径方向のうねりに対する追従性を向上させることも可能である。

(発明の効果)

以上説明したよりに本発明に係る浮動ヘッド機構は、電磁変換部が形成される第1のスライダ、位置決め機構に直接支持される第2のスライダをよび一端が第2のスライダに固定され第1のステイダを支持する支持機構とが同一の部材を用いて、カー部をフォトリングラフィあるいはレーサンストエッチング等の技術を用いてもしたので第1のスライダあてもり形成したので第1のスライダあであり低気

り出しする張り出し部 / 2を形成したものであり、 张し出し部 / 2の浮上面には段差 / 2を有する構 造となっている。

扱り出し部/2は磁気配録媒体の回転にともなって連れ回る空気流かよび高速シーク時にかける 磁気配録媒体の半径方向からの空気流より支持ば ねるかよびスライダノを保護するためのものであ り、空気流による外乱を小さくする。

この実施例の浮上面 4 個から見た構造は図(b)のようになり、スライダの張り出し部 / 2の一部を削除し、段差 / 3 を設けているが、これは浮上時にスライダ / に対して負荷力を与えることができるように配慮したものである。

(寒 施 例 4)

第6回は第4の実施例を示し、スライダコに複数個のスライダノかよびその支持はねるを配設したものである。スライダノのそれぞれには薄膜ヘッドよを有している。

(実施例5)

また、 第7 図 で示す第5 の実施 例はスライ ダ 2

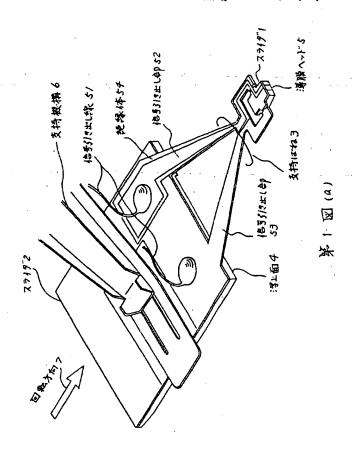
配録媒体に対して極めて追従性の高い浮動へッド機構が実現できる。しかも任意の形状を高精度に加工でき量産性にも優れており、またその機構上磁気ヘッドが装置の起動停止時、接触走行する場合には磁気ヘッドを有するスライダに殆んど負荷が加わらないため耐摩耗性、信頼性の高い磁気ヘッドが実現でき、その効果は極めて大である。

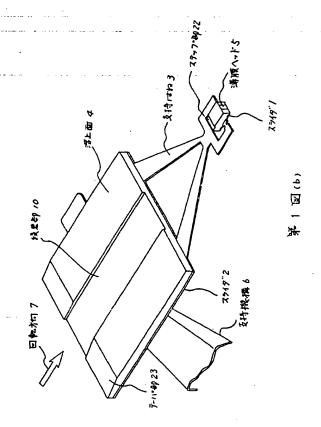
4. 図面の簡単な説明

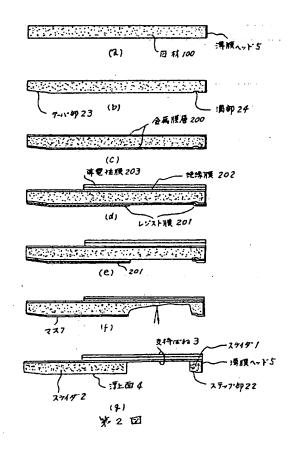
第/図は本発明に係る評動へッド機構の実施例、 第2図は本発明に係る評動へッド機構の形成方法 を説明するための図、第3図は本発明に係る浮動 へッド機構の動作を説明するための図、第4図~ 第7図は本発明に係る評動へッド機構の他の実施 例を示す図、第8図は従来の浮動へッド機構の/ 例を示す図である。

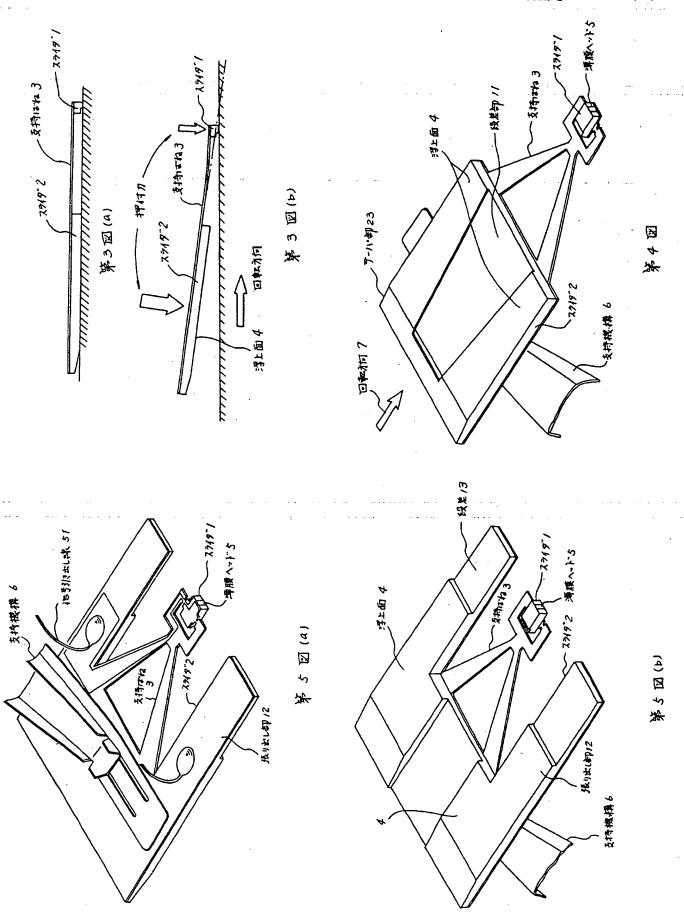
/ … 第 / のスライダ(磁気ヘッド)、 2 … 第 2 のスライダ、 3 … 支持ばね、 4 … スライダ 2 の 浮上面 あるい は パッド、 5 … 群 膜 ヘッド (電磁 変換部)、 6 … スライ ダ 2 の支持 役材、 7 … 磁気配象

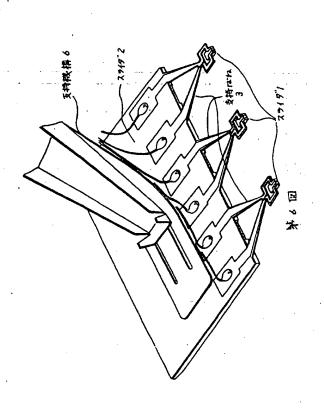
媒体の回転方向、 / / … 段差部、 / 2 … 張り出し部、 / 3 … 張り出し部の浮上面に形成した 段差、 2 2 … ステップ部、 2 3 … テーパ部、 2 4 … 濟部、 5 / … 信号引き出し級、 5 2 、 5 3 … 信号引き出し級、 5 4 … 絶験体、 / 0 0 … 本発明の 浮動 ヘット機構の母材、 2 0 0 … 金属順層、 2 0 / … レジスト膜、 2 0 2 … 絶錄線、 2 0 3 … 導電性膜。

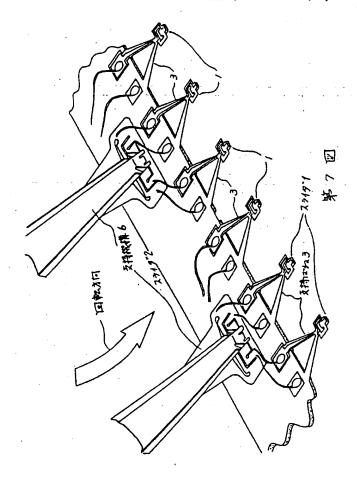


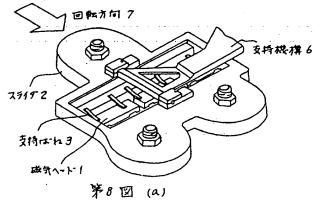


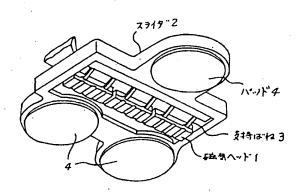












第8回(1)